

OUTSTANDING SPECTRAL MEASUREMENTS OF OPTICAL COATINGS

LINZA 2752

MWIR SPECTRAL MEASUREMENTS OF LENS AND LENS ASSEMBLIES



• 10 - 200 mm

SPECIFICATIONS

| PARAMETER | DESCRIPTION |
|--|---|
| | DESCRIPTION |
| OPTICAL CONFIGURATION | 0/T |
| Photometric functions | %T |
| Effective wavelength range, nm | 2700 - 5200 |
| Optical scheme of monochromator | Czerny-Turner |
| Optics | Mirror: AI + MgF ₂ , Lenses: CaF ₂ |
| Reference channel | Yes |
| Wavelength sampling pitch, nm | 0,5 100,0 |
| Wavelength scanning speed, nm/min | 3000 (at 5 wavelength sampling pitch) |
| Spot size on measured sample, mm | 6,0 x 5,5 |
| Spectral resolution, nm* | 2,0 |
| Wavelength accuracy, nm | 1,0 |
| Wavelength repeat accuracy, nm | + / - 0,5 |
| Scattered light level, % max | 0,2 % |
| Photometric accuracy** | NRC NG11 SRM; +/-0,06 Abs (0,13 Abs); +/-0,0043 Abs (0,49 Abs); +/-0,0031 Abs (0,82 Abs); +/-0,002 Abs (1,0 Abs) |
| Photometric repeat accuracy** | NRC NG11 SRM; +/-0,0033 Abs (0,13 Abs); +/-0,0028 Abs (0,49 Abs); +/-0,0012 Abs (0,82 Abs); +/-0,0011 Abs (1,0 Abs) |
| Stability of baseline, %/hour** | +/-0,3 |
| Light sources | IR lamp |
| SAMPLE COMPARTMENT | |
| Maximum lens diameter, mm | 200 |
| Minimum lens diameter, mm | 10 |
| Lens focal length, mm | -20 + 20 |
| End to end maximum length of the lens assembly, mm | 680 |
| INTERFACE, DIMENSIONS AND WEIGHT | |
| Interface | USB 2,0 |
| Power consumption, Watt | 110 |
| Power input | 110 - 220 VAC, 50 - 60 Hz |
| Width x Depth x Height, mm (inches) | 1060 x 410 x 420 (41,73" x 16,14" x 16,53") |
| Net weight, kg (lbs) | 69 (152) |

^{*} provided for optimal signal-to-noise ratio ** after 1 hour warm-up time





T Group Company - グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供 -



超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡 高速分光測定装置、クライオスタット

Lotis tii

Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー OPOレーザー

SPECS - TII

Enviro ESCA (準大気圧XPS) ARPESなど

- ●本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。(製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです)
- ●本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
- ●本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。